

分析機器部門講習会シリーズ

共焦点レーザー顕微鏡 & 超解像顕微鏡 LSM780&ELYRA PS.1(Carl Zeiss) デモンストレーション

高感度検出器 (GaAsP) を搭載した共焦点レーザー顕微鏡 (LSM780) と、PAL-M と SIM の 2 つの技術を搭載した最高分解の 20nm の超解像顕微鏡システム (ELYRA PS.1) のデモンストレーションを以下の日程で行います。

日 時 : 平成 25 年 9 月 24 日 (火) 13:00 ~ 9 月 26 日 (木) 17:00

使用機器 : 共焦点レーザー顕微鏡 (GaAsP 搭載) LSM780
超解像顕微鏡システム (SIM&PAL-M) ELYRA PS.1

場 所 : 医系研究棟 2 号館 1 階 超微形態研究室 2、3

申込期間 : 平成 25 年 9 月 20 日 (金) まで

申込方法 : サンプルのある方は電子メールで、「Zeiss」、「所属講座」、
「氏名」、「内線番号」、「電子メールアドレス」を明記し、添
付の Excel ファイルの希望日に○を記入の上、
ikuyo@med.nagoya-u.ac.jp 宛にお申し込みください。

機器の見学のみの方は、メールにその旨をお書きください。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当: 水口 幾久代 (内線: 2404、Email: ikuyo@med.nagoya-u.ac.jp)

※Web でも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)